特別企画 ビームライン光学技術シリーズ(11)

光の時間構造を使う

足立伸→ 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・放射光科学研究施設 〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1 E-mail:shinichi.adachi@kek.jp

田中義人 理化学研究所・放射光科学総合研究センター・石川 X 線干渉光学研究室 〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1 E-mail: yotanaka@riken.jp

1. はじめに

放射光は約50ピコ秒の時間幅を持つパルス光です。し かしほとんどの放射光ユーザーは,放射光をパルス光とし てではなく,連続光として利用しています。せっかくパル ス性を有しているのに利用しないなんてもったいないと思 いませんか? 赤外から紫外領域では,フェムト秒パルス レーザーを用いた研究が花盛りです。放射光が得意とす る,より高いエネルギー領域に関心を寄せているレーザー 研究者も多いことでしょう。実際に,ある種のパルスレー ザーを用いると,軟X線領域までであればフェムト秒パ ルスを発生させることがすでにできていて,面白い研究成 果が出始めています¹⁾。

なぜ放射光が得意とする真空紫外から硬 X 線領域にお いて、パルス光利用研究がまだそれほど行われていないの でしょうか。それは、このエネルギー領域で手近に使いや すいパルス光源がないからです。しかし、放射光の時間構 造を使いこなせば、サブナノ秒領域の放射光実験は難しい ものではありません。サブナノ秒だからと馬鹿にしてはい けません。レーザー研究の歴史が示すように、「ナノ秒な くして、ピコ秒・フェムト秒なし」です。将来のフェムト 秒 X 線実験に興味のあるあなた!まずは放射光の時間構 造を使った時間分解測定の世界に足を踏み入れて見ません か。

今回の「光の時間構造を使う」では放射光がなぜパルス 光になるのか,その原理から始めて,放射光とレーザーの 同期技術,放射光を望みの繰り返し周波数に間引く技術, 放射光とレーザーのタイミングをモニターする技術につい てなるべくわかりやすく解説します。最後に放射光の時間 構造を利用した応用研究を概観するとともに,将来光源へ の展望に触れたいと思います。

2. 放射光の時間構造 (原理)²⁾

放射光の時間構造は,荷電粒子の加速機構によって決ま っています。まず簡単に放射光施設における高速電子蓄積

機構について触れてみましょう。SPring-8を例にします と、蓄積リング中の電子の運動エネルギーは8GeVです ので、光速の99.9999998%の速度で運動していることに なります。ご存じのように放射光とは、このように光速近 くに加速された電子などの高速荷電粒子が磁場によって曲 げられて加速度運動をするとき発生する電磁波です。第三 世代放射光施設では,アンジュレーターなどが使われて, より強い電磁波、すなわち放射光を発生させることができ ます。蓄積リング中の電子にとっては、放射光を発生させ るとエネルギーを放出するわけですから、その放射光強度 が強いほど、より自分自身の運動エネルギーを失い、その ままだと失速し、最後には壁の内間にぶつかり消滅してし まいます。電子が回り続けるためには、放射光発生によっ て失ったエネルギーを高周波電場で補ってもらう必要があ ります。そのために、蓄積リング中に高周波(RF)加速 空洞が設けられています。この RF 加速空洞を特定の位相 (安定位相) で通過する電子は加速エネルギーと放出エネ ルギーがバランスして蓄積リング内を安定に回り続けるこ とができるのです。この安定位相の周りに形成される電子 の集団のことを電子バンチと呼んでいます。この電子バン チがリング内の磁場中を通過すると電子バンチの進行方向 の広がりに対応した時間幅を持つ放射光パルスが発生する ことになります。放射光パルスの時間幅は蓄積リングの運 転条件にもよりますが、概ね半値全幅で50から100ピコ秒 程度です。蓄積リングに存在できる電子バンチ数は、RF 加速空洞の高周波電圧の周波数と、電子のリング周回周波 数の整数比によって決まり,この整数比をハーモニックナ ンバー(n_h)と呼びます。例えば, SPring-8 蓄積リング (8 GeV) と KEK の PF-AR リング (6.5 GeV) を比較す ると、加速周波数はどちらも508.58 MHz ですが、蓄積リ ングの周長が1436m (SPring-8) と377m (PF-AR) と 約4倍異なるので、リング周回周波数はそれぞれ209kHz と794 kHz であり、ハーモニックナンバーはそれぞれ、 2436と640になります。このハーモニックナンバーは蓄積 リング内で電子を安定に蓄積できる場所の数であり、その 場所を RF バケットと呼びます。必ずしもすべての RF バ ケットに電子が均等に詰まっている必要はなく,蓄積リン グの運転モードよって様々なフィリングパターンが可能で す。したがって,電子バンチの間隔,すなわち放射光パル スの時間間隔も,2nsだけでなく,2nsの整数倍をとる ことができるわけです。Fig.1に時間構造と重要なパラ メータを示します。Fig.2には,実際にSPring-8で運転さ れた実績のあるフィリングパターンの中から数例を示しま した。これらの図から,蓄積リングでは,パルス幅数十 psのパルス列が,数nsの整数倍の間隔をもって発生して いることがわかります。原理的に実現できるパルス列の繰 り返し周波数は,209 kHz(1つのバケットのみに電子が 入っている運転モードに対応)から508.58 MHz(全ての バケットに電子が入っているモードに対応)の範囲になり



Fig. 1 Time structure of synchrotron radiation.



Fig. 2 Filling patterns of electron bunches in the storage ring (the examples in SPring-8).

ます。**Table 1**に,主な放射光施設の時間構造に関するパラメータをまとめました。

3. 放射光の時間構造を利用した測定法

放射光の時間構造を利用した測定法として,大きく分け て,放射光を励起(ポンプ)光として使う方法と,プロー ブ光として使う方法があります。

まず,励起光として用いる場合についてですが,光電子 放出の時間分解測定や,核共鳴散乱実験がその例です。測 定対象とする現象の緩和時間より長い放射光パルス時間間 隔が必要なので,それに合わせたフィリングパターン(前 章)を選択します。検出系の時間は,放射光パルスの試料 への照射タイミングを基準にして決められます。検出器に は,アバランシェフォトダイオード(APD)やマイクロ チャンネルプレート(MCP)などが用いられています。

一方,プローブ光として放射光を利用する場合につい て,時間分解能と対応する手法の関係をFig.3に示しま す。まず,蓄積リングでの時間分解測定の場合,放射光の 繰り返し周波数が高いため,数nsより遅い時間の測定で は,疑似連続光源とみなすことができ,検出器の時間分解 能を活かした測定ができます。図中(C)で示した領域では, APDで検出した信号をマルチチャンネルスケーラー (MCS)で取り込む手法があり,この場合,時間分解能約 1 ns は, APD の立ち上がりで決まっています。CCD カメ ラなどの2次元検出器を利用する場合,露光時間で決ま る時間分解能で測定することができます。より高速の領域 (図中(B))では,パルス性を利用したポンプ・プローブ 法,すなわち,刺激を与えた瞬間よりある時間をおいた X線散乱分布をパルスX線で得る方法が有効で,その時

	エネルギー (GeV)	リング周長 (m)	$\begin{array}{c} T_{RF} \\ (ns) \end{array}$	$\underset{\left(ns\right)}{T_{rev}}$	$n_{\rm h}$	バンチ長 <i>Δτ</i> (ps)*1	最大電流値/バンチ (mA)	最大電荷量/バンチ (nC)
SPring-8	8.0	1436	1.97	4787	2436	34^{*2}	3	14
\mathbf{PF}	2.5	187	2.00	623	312	33^{*3}	70	44
PF-AR	6.5	377	1.97	1257	640	62^{*3}	60	75
UVSOR	0.75	53.2	11.1	177	16	108^{*4}	70	12
ESRF	6.0	844	2.82	2797	992	73^{*5}	16	45
APS	7.0	1104	2.84	3682	1296	65^{*6}	16	61
ALS	1.0 - 1.9	197	2.00	656	328	65^{*7}	25	16
BESSY II	1.7	240	1.97	795	400	16^{*8}	20	16

 Table 1
 Parameters for synchrotron radiation facilities

^{*1} バンチ長は様々な条件で測定または計算された値であり、必ずしも最大電流値/バンチでの測定値ではありません。あくまで、 目安とお考えください。

*2 SPring-8 年報2004年度 p. 19 (in FWHM)

*3 http://pfwww.kek.jp/pfacr/part_a/pf05aac1.pdf (in rms)

*4 http://www.uvsor.ims.ac.jp/17uvsor/parameters.pdf (in rms)

*5 http://www.esrf.eu/Accelerators/Performance/ (in rms)

*6 http://www.aps.anl.gov/Facility/Storage_Ring_Parameters/node5.html (in rms)

*7 http://www.als.lbl.gov/als/techspecs/srparameters.html (in FWHM)

*8 http://www.bessy.de/cms.php?idcatart=502 (in rms)



Fig. 3 Time resolution and the corresponding measurement methods.

間分解能は、刺激パルス、プローブX線パルスの時間 幅、またはその制御時間精度で決まります。また、放射光 パルスの持続時間より十分高速の時間領域(≪40 ps:図 中(A))では、放射光を連続光とみなせて、X線ストリー クカメラで散乱強度の超高速変化を調べることができます。 X線ストリークカメラの時間分解能は、光電面における 二次電子の運動量分布で決まっており、ピコ秒程度です。 このように放射光のもつ時間特性を利用して、対象とする 現象の広い時間範囲の振る舞いから、超高速の振る舞いま で、眺めることができます。ただし、(B)ポンプ・プロー ブ法、および(A)ストリークカメラによる方法では、放射 光とレーザーパルスや検出器との時間同期が必要となりま す。

4. 放射光との同期技術

放射光と同期をとるための手法としては,蓄積リング内 の RF 加速空洞の電圧を駆動している元の RF 基準信号を 分岐して,実験ステーションまでケーブルなどで導き,そ の信号に測定機器,または,刺激を与えるためのパルス レーザー等を時間同期させる方法が一般的です。

まず,RF 基準信号と電子バンチの同期精度について説 明します。Fig. 4 の挿入図で示したように, RF 基準信号 により制御されている RF 加速電圧(RF 加速空洞での印 加電圧)と電子バンチの間の位相が大きくずれる要因が二 点考えらます。一つは RF 加速電圧の負荷によるピーク電 圧降下の影響(挿入図上)で、もう一つはアンジュレーター の放射パワー変化による電子のエネルギー損失変化の影響 (挿入図下)です。いずれも、電子が一定のエネルギーを 維持できるように, RF 加速電圧における安定位相が変わ ることが原因です。等間隔でないフィリングパターンで運 転されている場合(Fig. 2の(c)のような場合)には,電子 バンチが連続して RF 加速空洞を通過するところでピーク 電圧降下の影響が見られます。また、蓄積リング中に数多 くのアンジュレーターがあり、その放射パワーが著しく変 化した場合も、最大で100 ps 程度の時間のずれが観測さ れています。より厳密に時間同期させるために、バンチ位 相を観測し、測定系にフィードバックをかけるような方法 の検討・開発が進められています。

次に,放射光パルスにピコ秒,フェムト秒のパルスを発 生するレーザーを同期させる方法について説明します (Fig. 4)。超短パルスレーザーとしては,モード同期レー



Fig. 4 Laser-SR synchronization system. Inset: Bunch phase change by beam loading and radiation loss.

ザーが有名です。モード同期レーザーでは、そのレーザー パルス出力の繰り返し周波数がレーザー共振器の長さで決 まっています。このレーザーの共振器長に対してフィード バックをかけることによってレーザー光を RF 基準信号に 同期させるという方法が取られています。たとえば SPring-8 では、508.6 MHz の RF 信号を6分周した84.8 MHz の外部同期信号を使ってモード同期チタンサファイ アレーザーを発振させています。

試料を励起するためにレーザーを用いる場合には,強い パワーがいること,また励起状態が緩和して元の状態に戻 るまでの時間間隔が必要なことから,再生増幅器を用い て,繰り返し周波数1kHz程度のレーザーをポンプ光と することが多くなっています。レーザー同期の繰り返し周 波数を決めるときに,リングのハーモニック数を考慮すれ ば,一つの電子バンチからの放射光パルスにレーザーを同 期させることができ,ピーク電圧降下の影響を避けること ができます。これにより放射光X線パルスとレーザーパ ルスが数 ps で同期していることが,可視光を同時測定で きるストリークカメラを利用して報告されています(第6 章参照)。

5. 放射光を望みの繰り返し周波数に間引く 技術

ポンプ・プローブ測定を行うためには,放射光とレー ザーパルス繰り返しの周期を一致させる必要があります。 ポンプ光であるレーザーパルスは前章に述べたように1 kHz またはそれ以下の繰り返しの周波数が用いられるこ とが多くなっています。それに対して,放射光パルスの繰 り返しは,第2章で示したように,数百kHzから数百 MHz と非常に高い周波数で発生します。そこで,X線の 繰り返し周波数を低くするために回転式シャッターでX 線を間引く方法と,検出器側で取得信号に電気的なゲート をかけて,レーザー照射の繰り返しと同じ周波数に間引く 方法が用いられています。

イメージングプレートやX線 CCD 検出器のような蓄積 型検出器を測定に用いる場合には、検出器側で時間分解能 を設定することができません。そのため検出器には単純に

イメージを蓄積させて、X線パルスを1kHz以下まで間 引いてレーザーパルスとX線パルスを一対一で試料に入 射します。X線を1kHzオーダーに間引くためには、回 転ブレードに溝を切って高速回転させる方式のメカニカル チョッパーを使用しますが、1個の電子バンチから放射さ れる X 線を安定に切り出すためには、X 線パルス間の間 隔が広く開いている方が望ましいのは言うまでもありませ ん。したがって、ポンプ・プローブ実験用の蓄積リングの フィリングパターンとしては、単バンチモードや少数バン チモードが必要となります。例えば、ドイツのユーリッヒ 研究所で開発された RF 信号同期型のメカニカルチョッ パーはX線パルスセレクタという名前の通り、約1kHz の繰り返しでX線パルスを選択的に取り出すことを可能 にする装置です。Fig.4に示す三角形のディスクがほぼ1 kHz で高速回転しており、その一辺に掘られた開口部を 通過できるタイミングで飛んできたX線パルスだけを試料 に当てることができます³⁾。

このX線パルスセレクタをKEK・PF-ARの単バンチ モードで使用した場合のタイミングについて考えてみまし ょう。タイミングチャートを**Fig.5**に示します。PF-AR の単バンチモードでは,リング周回周波数794 kHz (1.26 マイクロ秒間隔)でX線パルスが出射します。一方,946 Hz (=794 kHz/840)で回転しているX線パルスセレク



Fig. 5 Repetition rate control with a x-ray pulse selector. (Timing chart for the single-bunch mode operation at KEK•PF-AR.)

タは、1.06ミリ秒毎に開位置にやってきて1.64マイクロ秒 だけ窓を開け、X線パルス列のうち840個に1個だけ開口 部を通過させます。X線パルスの間隔は1.26マイクロ秒で すので、X線パルスセレクタの回転位相をうまく制御す れば、定常的に946 Hz の繰り返しでX線パルスが得られ ます。ちなみに回転位相のふらつきは2ナノ秒以下です ので、X線パルスセレクタがX線パルスを1個切り出し たり2個切り出したりといったことは通常起こりませ ん。このようにして間引いたパルスX線と、第4章で述 べた方法で同期させたパルスレーザーを用いることにより ポンプ・プローブ測定が可能になるわけです。ちなみに、 約1kHz の繰り返し周波数をさらに下げたい場合には、 もう一段遅い回転シャッターを入れるか、または1ミリ 秒で開閉するX線シャッターを使用することで実現でき ます。

一方,検出器側で取得信号に電気的なゲートをかけるこ とができる場合には,X線を間引くことなくポンプ・プ ローブ実験が可能です。検出器としては,アバランシェフ ォトダイオード(APD)やシンチレーションカウンタ等 がこのような実験によく用いられます。検出器の取得信号 とレーザーの同期信号をボックスカー積分器に通し,レー ザーに同期した検出器信号にゲートをかけることにより, 検出器から時間選択的に測定データを取り込むことができ ます。

6. 放射光とレーザーのタイミングをモニ ターする技術

放射光とレーザーのパルスのタイミングをモニターする ときの、代表的な方法を紹介します。基本は高速検出器を 用いることです。まずは、APD や PIN フォトダイオード を使う方法が簡便で実用的です。ギガヘルツの周波数帯域 をもつオシロスコープを使って、これらのフォトディテク ターからのパルス信号の立ち上がりの部分が揃うように、 タイミングを調整すると、検出器上で数百ピコ秒の精度で 一致させることができます。その際、X線とレーザーに 対する強度比が同程度になるように、フィルター類を用い て調整することが大切です。大まかな光軸合わせも同時に



Fig. 6 Principle of streak camera.

できることになります。

ピコ秒の精度で照射タイミングをモニターするために は、より速い検出器であるX線ストリークカメラを使う 方法があります。簡単にストリークカメラの原理をFig.6 に示します。ただ、ピコ秒の精度になりますと、ストリー クカメラへの電気信号トリガーの時間ドリフトも無視でき なくなります。そこで、ストリークカメラの同一光電面上 に放射光、レーザー光の両方を照射することにより、電気 信号のジッターやドリフトに関係なく二つのパルス光の時 間間隔を数ピコ秒の精度で測定することができます⁴⁾。た だし、光電面はX線にもレーザー光にも感度をもつ必要 がありますので、レーザーの波長や、光電面の種類を選択 する必要があります。この方法以外にも、レーザースイッ チ(ストリークトリガーを、レーザー光でスイッチする) にて、ジッターを抑えた方法が用いられた例もあります⁵⁾。

ここで,X線ストリークカメラを用いて,レーザーと 放射光X線パルスのタイミングをモニターした例を紹介 しましょう⁴⁾。**Fig.7**は,実際にX線ストリークカメラに ピコ秒レーザーパルス(波長は,266 nm)と放射光パル ス(波長は,0.078 nm (16 keV))を同時に光電面に照射 して測定した結果です。(a)の状態から,レーザーのタイ ミングを調整して,(f)でピッタリー致させた様子がわか ります。



Fig. 7 Timing monitor of SR x-ray and laser pulses using an x-ray streak camera⁴).

7. 単位時間・パルス当りのフォトン数の 見積

放射光の時間構造をいかした時間分解測定では、多くの 場合、入射パルスの繰り返し周波数を下げるために入射パ ルスを間引きますので、必然的に入射光のフォトン数不足 が問題となります。時間分解測定で利用可能な放射光のフ ォトン数を見積もってみましょう。単一電子バンチから発 生する放射光のフォトン数は、電子バンチあたりの電子 数,光源の種類,フォトンのエネルギーなどに依存しま す。たとえば、PF-ARのビームラインNW14のアンジュ レーターU20を用いると、Si(111)結晶で分光した場合に は10⁶ photons/pulse 程度,多層膜で分光した場合には10⁸ photons/pulse 程度,分光せず白色のまま使用する場合に は10⁹ photons/pulse 程度のフォトン数が得られます。こ の単一電子バンチあたりのフォトン数と入射 X線パルス の繰り返し周波数の積で、単位時間当たりに試料に入射す るフォトン数が決まり、測定で得られる信号強度を見積も ることができます。たとえば、典型的な時間分解X線実 験について、単位時間当たりに試料に入射するフォトン数 の見積を Table 2 にまとめてみました。時間分解実験を行 うのに必要なフォトン数は試料と測定手法に依存します が、比較的高いS/B比が得られる回折実験の場合には、 10⁹ photons/sec 程度のフォトン数が確保できれば,計測 可能と判断できます。このフォトン数は PF の偏向電磁石 ビームラインで得られる単色X線のフォトン数の1桁落 ち程度に相当します。一方, S/B 比が低い散漫散乱や溶 液散乱などの場合には、長時間積算を行うか、より多くの 入射フォトン数を確保する必要があります。

Table 2 に示すとおり,入射フォトン数さえ十分に確保 できれば,放射光の時間構造を生かした時間分解測定は多 くの放射光実験に適用可能です。

試料	測定対象	フォトン エネルギー	エネルギー バンド幅	繰り返し周波数	photons/pulse	photons/sec
タンパク質結晶	ラウエ回折	${\sim}12~{ m keV}$	$\sim 10\%$	1 Hz	10^{9}	109
無機結晶 (非可逆過程)	ラウエ回折	${\sim}15{ m keV}$	$\sim 10\%$	single shot	10^{9}	
有機·無機結晶	Bragg 回折 散漫散乱	10–15 keV	$\sim 0.1\%$	1 kHz	10^{6}	10^{9}
遷移金属酸化物	超格子反射	10–15 keV	$\sim 0.1\%$	1 kHz	10^{6}	109
遷移金属錯体 溶液	XAFS	5-9 keV	$\sim 0.1\%$	1 kHz	10^{6}	10^{9}
遷移金属酸化物	XAFS	5–9 keV	$\sim 0.1\%$	1 kHz	10^{6}	109
無機化合物溶液	溶液散乱	15–18 keV	$\sim 1\%$	1 kHz	108	1011

 Table 2
 Estimation of photon flux at various time-resolved measurements



Fig. 8 Time-resolved rocking curve measurement⁶.

8. 応用例

8.1 時間分解回折法による結晶構造のダイナミクス

Table 2 に示したとおり、1 kHz 程度の繰り返しで測定 可能な1ミリ秒以下で可逆的に元にもどる試料の場合に は、単色 X 線を用いた X 線回折実験が可能です。たとえ ば、1kHzの短パルスレーザー照射によって単結晶試料中 で可逆的に非平衡状態が誘起される場合を想定してみまし ょう。レーザーパルスとX線パルスのタイミングを固定 した状態で,計数型検出器と4軸回折計を使った回折強 度測定を行えば、ある遅延時間での回折強度プロファイル のスナップショットを得ることができます。遅延時間を系 統的に変化させることより、回折強度プロファイルやロッ キングカーブの時間発展を測定し、結晶構造のダイナミク スを精密に追跡することができます(Fig. 8)。一方,タン パク質結晶や非可逆過程の単発現象のように、繰り返し周 波数を高くできない測定試料の場合には、試料に入射する フォトン数を稼ぐために入射X線を白色のまま利用しま す。この場合、検出器としては CCD やイメージングプ レートのような2次元積分型検出器を用います。

8.2 時間分解三結晶回折法を用いた結晶格子ダイナミクスの研究⁷⁾

放射光の時間構造をいかした時間分解測定例として,半 導体単結晶における音響パルスエコーをピコ秒時間分解三 結晶回折法でとらえた実験を紹介します。

パルス幅約100フェムト秒の短パルスレーザーを半導体 単結晶基板の表面に照射すると,表面近くの格子がその瞬 間膨張あるいは圧縮します。その歪みは音速で伝搬し,基 板の裏面で反射後,再び表面まで戻ってきます(Fig.9)。 その繰り返し(エコー)を,ブラッグ反射角の変化でみる ことができます。三結晶回折法では,分光器で単色化され たX線に対する試料のブラッグ角(θ)を特定するために, 回折X線の角度(2θ)決定用のアナライザ結晶をおきま す。これにより,試料のずれ歪み(回転)等と区別して, 格子の膨張圧縮を調べることができます。

まず、レーザーパルスを放射光パルスに時間同期させず に、APDの出力を MCS に取り込み、ブラッグピーク (角)の時間変化を概観します。Fig. 10(a)は、GaAs 単結



Fig. 9 Lattice deformation produced by a laser pulse, and its propagation as an acoustic pulse in a single crystal of semiconductor⁷⁾.



Fig. 10 Acoustic pulse echoes probed with MCS (a) and pumpprobe method $(b)^{7}$.

晶の基板表面に時間幅130 fs のパルスレーザーを照射した ときの結果です。Δθはもとのブラッグ角からのずれで, 負の方向が格子の膨張に対応します。レーザー励起により 膨張し,このインパルス的な刺激により音響パルスが発生 している様子がわかります。同時に熱的膨張も起こり,そ れが緩和しているのがわかります。ポンプ・プローブ法に より,初段の膨張と,一つめのエコーをサブ100 psの時 間分解能でとらえた結果が,Fig.10(b1),(b2)です。この 測定をそれぞれのエコーパルスについて行うことにより, 音響パルスがその波形の変化を伴いながら結晶中を伝播し ている様子がわかっています。

8.3 時間分解 XAFS

XAFS 実験においても1kHz 程度の繰り返し励起が可 能な測定系では、単色 X 線を利用することができます。 レーザーパルスと X 線パルスのタイミングを固定したポ ンプ・プローブモードで、通常の XAFS 測定と同様にエ ネルギースキャンを行うことにより、スナップショットの XAFS スペクトルを得ることができます⁸⁾。

一方,単色 X 線をエネルギースキャンするポンプ・プ ローブ法ではなく,必要なエネルギー範囲のスペクトルを 一度に測定する方法として,エネルギー分散型 XAFS 法 があります⁹⁾。この方法は,白色 X 線を湾曲結晶で分光し てエネルギー分散した X 線に変換し,試料の透過 X 線ス ペクトルから XAFS スペクトルを得る方法です。この測 定では,エネルギー分散した X 線をスペクトルに変換す るために1次元リニア検出器を用いますが、検出器に対 してゲートをかけることができますので、検出器のゲート 時間により時間分解能を設定することができます。高速 ゲート型の1次元リニア検出器では500ナノ秒のゲートが 可能ですので¹⁰⁾,1個の放射光パルスから1つのスペクト ルを測定することも原理的には可能となっています。

9. おわりに

これまで述べてきたように、放射光の時間分解能は、特 別な方法によらない限りサブナノ秒が限界です。この時間 分解能では、フェムト秒レーザー分光で行われているよう な、コヒーレントな分子振動励起やフォノン励起のダイナ ミクスを観測することは困難です。フェムト秒X線によ るそのような測定はX線自由電子レーザー,エネルギー 回収型ライナックなど線形加速器をベースとする次世代光 源において実現可能となるでしょう。さらにX線の時間 コヒーレンスをあらわに利用することがもし可能になった とすれば、そこにはアト秒・ピコメータオーダーの計測と 物質制御という、まだ想像もつかないような世界が広がっ ています。一方で,次世代光源でフェムト秒 X 線を用い た時間分解利用研究の「花」を咲かせるためには、十分な 「土作り」と「種まき」が必要であることはいうまでもあ りません。次世代光源が完成するまでの間に、測定技術・ 試料・測定条件などについて数多くの試行錯誤を経験する ことが必要でしょう。線形加速器ベースの光源は、蓄積リ ング光源よりシビアなビーム位置・タイミング制御が必要 となります。特に時間ジッターについてはそれ自身を100 fs 以下に軽減して超高精度を目指す方法の他に、ショッ トごとのタイミングを高精度で計測・記録しながらデータ 収集し,データ取得完了後に相関をとるという「postprocessing」法も検討され始めています。当面、このよう なビーム計測技術開発が将来光源に向けての課題となるで しょう。またフェムト秒X線測定に適した試料の探索を 始めることも非常に重要でしょう。そのためには、まずは 既存の放射光光源を使った「足慣らし」からスタートして みてはいかがでしょう。サブナノ秒からミリ秒に至る時間 領域にも,面白い物理・化学・生物現象はまだまだたくさ んあります。

多くの放射光利用研究者にはまだ馴染みの薄い放射光の 時間構造を利用した実験法の技術的側面を中心に解説して きました。まだ歴史の非常に浅い実験手法ですので,ここ で解説した内容は,次世代光源に向けて,どんどん新規な 手法に置き換わって行くに違いありません。ご興味をお持 ちの読者の方は,常に最新の報告を参照されることをお勧 めいたします。

お願い

本シリーズでは、初心者ユーザーが陥りやすい誤りや ビームライン担当者の貴重な経験談を募集しております。 最終回で紹介したいと考えております。また、本シリーズ に関してご意見・ご要望がございましたら編集担当(SPring-8 JASRI 大橋治彦/hohashi@spring8.or.jp, KEK-PF 平野馨一/keiichi.hirano@kek.jp)までどうぞお便りくだ さい。

参考文献

- E. Takahashi, Y. Nabelawa and K. Midorikawa: Appl. Phys. Lett. 84, 4 (2004); E. Seres, J. Seres and C. Spielmann: Appl. Phys. Lett. 89, 181919 (2006).
- 加藤政博:放射光 16,41 (2003);伊澤正陽:放射光 17, 23 (2004).
- B. Lindenau, J. Rabiger, S. Polachowski and J. Fremerey: AIP Conf. Proc. (SRI2003), 1019 (2004).
- Y. Tanaka, T. Hara, H. Kitamura and T. Ishikawa: Rev. Sci. Instrum. 71, 1268 (2000).
- J. Liu, J. Wang, B. Shan, C. Wang and Z. Chang: Appl. Phys. Lett. 82, 3553–3555 (2003).
- 6) 田中義人,原 徹,北村英男,石川哲也:レーザー研究 30,525 (2002).
- Y. Hayashi, Y. Tanaka, T. Kirimura, N. Tsukuda, E. Kuramoto and T. Ishikawa: Phys. Rev. Lett. 96, 115505 (2006).
- 8) たとえば, L. X. Chen: Angevandte Chemie Intl. Ed. 43, 2886 (2004).
- 9) T. Matsushita and R. P. Phizackerley: Jpn. J. Appl. Phys. 20, 2223 (1981).
- 10) J. Headspith, G. Salvini, S. L. Thomas, G. Derbyshire, A. Dent, T. Rayment, J. Evans, R. Farrow, C. Anderson, J. Cliche and B. R. Dobson: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 512, 239 (2003).